

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年12月 5日

出願番号

Application Number:

特願2001-371348

[ST.10/C]:

[JP2001-371348]

出 願 人 Applicant(s):

キヤノン株式会社

2002年 1月25日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 及川耕造

特2001-371348

【書類名】 特許願

【整理番号】 4606021

【提出日】 平成13年12月 5日

【あて先】 特許庁長官 及川 耕造 殿

【国際特許分類】 B41J 2/01

【発明の名称】 インクジェットヘッドの製造方法およびその製造方法に

よるインクジェットヘッド

【請求項の数】 13

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会社

内

【氏名】 宮川 昌士

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会社

内

【氏名】 栗原 香暁

【特許出願人】

【発明者】

【識別番号】 000001007

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代表者】 御手洗 富士夫

【電話番号】 03-3758-2111

【代理人】

【識別番号】 100090538

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会社

内

【弁理士】

【氏名又は名称】 西山 恵三

【電話番号】 03-3758-2111

特2001-371348

【選任した代理人】

【識別番号】 100096965

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会

社内

【弁理士】

【氏名又は名称】 内尾 裕一

【電話番号】

03-3758-2111

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

特願2000-402214

【出願日】

平成12年12月28日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

011224

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9908388

【プルーフの要否】

要

2

【書類名】 明細書

【発明の名称】 インクジェットヘッドの製造方法およびその製造方法によるインクジェットヘッド

【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくともインクを吐出する吐出口を有する部材と、インクを吐出するためのエネルギーを発生するエネルギー発生素子を有する基板とを液 状接着剤により接合するインクジェットヘッドの製造方法において、

前記液状接着剤が、少なくとも紫外線硬化型カチオン性重合開始剤とエポキシ 樹脂とを含有し、

前記部材、または前記基板に前記液状接着剤を塗布する工程と、

前記液状接着剤に紫外線を照射して前記紫外線硬化型カチオン性重合開始剤を 活性化する工程と、

加熱工程を経ずに前記部材と前記基板とを位置合わせする工程と、

前記部材と前記基板とが位置合わせされた状態で加熱して前記活性化された液 状接着剤を硬化する工程と、

を有することを特徴とするインクジェットヘッドの製造方法。

【請求項2】 前記接着剤層の厚みは10μm以下であることを特徴とする 請求項1に記載のインクジェットヘッドの製造方法。

【請求項3】 前記紫外線硬化型カチオン性重合開始剤は芳香族オニウム塩であることを特徴とする請求項1に記載のインクジェットヘッドの製造方法。

【請求項4】 前記液状接着剤は可撓性付与剤を含有することを特徴とする 請求項1に記載のインクジェットヘッドの製造方法。

【請求項5】 前記部材と前記基板はSiを主成分とする材料により構成されていることを特徴とする請求項1に記載のインクジェットヘッドの製造方法。

【請求項6】 前記紫外線は380nm以下の波長の光であることを特徴とする請求項1に記載のインクジェットヘッドの製造方法。

【請求項7】 前記部材と前記基板の少なくとも一方は380nm以下の波長の光に不透明な材料からなることを特徴とする請求項1に記載のインクジェットヘッドの製造方法。

【請求項8】 少なくともインクを吐出する吐出口を有する部材と、インクを吐出するためのエネルギーを発生するエネルギー発生素子を有する基板とを固体状接着剤により接合するインクジェットヘッドの製造方法において、

前記固体状接着剤が、少なくとも紫外線硬化型カチオン性重合開始剤とエポキシ樹脂とを含有し、

前記部材、または前記基板に接着剤を塗布する工程と、

前記固体状接着剤に紫外線を照射して前記紫外線硬化型カチオン性重合開始剤 を活性化する工程と、

加熱工程を経ずに前記部材と前記基板とを位置合わせする工程と、

前記部材と前記基板とが位置合わせされた状態で前記活性化された固体状接着 剤を加熱することにより、固体状接着剤を溶融させつつ、硬化する工程と、 を有することを特徴とするインクジェットヘッドの製造方法。

【請求項9】 前記固体状接着剤のエポキシ樹脂は融点が50℃以上120 ℃以下であることを特徴とする請求項8に記載のインクジェットヘッドの製造方法。

【請求項10】 高分子フィルム材料に少なくとも接着剤層を有する複合構造体を形成し、該複合構造体に対してレーザ加工を施して、1つ以上の吐出口と、インク流路や液室と、を形成した後、電気熱変換素子を形成した基板と接合するインクジェットヘッドの製造方法において、

少なくとも紫外線硬化型カチオン重合開始剤とエポキシ樹脂とを含有する前記 接着剤層が高分子フィルム材料に積層される工程と、

前記接着剤層が積層された前記高分子フィルム材料にレーザ照射して1つ以上 の吐出口を形成する工程と、

前記接着剤に紫外線を照射して前記紫外線硬化型カチオン性重合開始剤を活性 化する工程と、

加熱工程を経ずに前記部材と前記基板とを位置合わせする工程と、

前記部材と前記基板とが位置合わせされた状態で加熱して前記活性化された接着剤を硬化する工程と、

を有することを特徴とするインクジェットヘッドの製造方法。

【請求項11】 前記レーザーによる加工はインク流路と液室も形成することを特徴とする請求項10に記載のインクジェットヘッドの製造方法。

【請求項12】 少なくともインクを吐出する吐出口を有する部材と、インクを吐出するためのエネルギーを発生するエネルギー発生素子を有する基板とを接着剤により接合するインクジェットヘッドの製造方法において、

少なくとも紫外線硬化型カチオン性重合開始剤とエポキシ樹脂とを含有した前 記接着剤のドライフィルムを作成する工程と、

前記部材、または前記基板に前記接着剤を転写する工程と、

前記接着剤に紫外線を照射して前記紫外線硬化型カチオン性重合開始剤を活性 化する工程と、

加熱工程を経ずに前記部材と前記基板とを位置合わせする工程と、

前記部材と前記基板とが位置合わせされた状態で加熱して前記活性化された接着剤を硬化する工程と、

を有することを特徴とするインクジェットヘッドの製造方法。

【請求項13】 インクジェットヘッドの製造方法により製造されたことを 特徴とする請求項1に記載のインクジェットヘッド。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、複写機、ファクシミリ、ワードプロセッサ、ホストコンピュータ等の出力装置としての、プリンタ、ビデオプリンタ等に用いられ、記録を行うインクジェットヘッドの製造方法およびその製造方法により製造されたインクジェットヘッドに関する。

[0002]

なお、ここで記録とは、布、糸、紙、シート材等へのインク付与等(プリント)を含むもので、文字だけではなく、パターン画像等のイメージ画像を含むものである。

[0003]

【従来の技術】

インクジェットプリント方式は、プリント時の騒音が極めて少なく、かつ高速 プリントが可能であり、カラー化及びコンパクト化が容易であるプリント方式で ある。このインクジェットプリント方式の一つに、発熱素子によってインクを発 泡させ、この気泡の成長を利用してインクを吐出するタイプがある。このような タイプに用いられる従来のインクジェットヘッドHの一例の概略図を図1に示す

[0004]

図1において、4はフレキシブル配線基板、5は外部接続端子、6は配線基板、7は構造部材、10は電気熱変換素子を形成した基板、20は複合構造体であるノズル構造体、21は吐出口である。

[0005]

また、図2は、図1のインクジェットヘッドHの吐出エレメントTを示す拡大 斜面図である。そしてこの吐出エレメントTは、例えば特開平9-118017 号公報に記載される米国Lexmark社の出願に係るインクジェットヘッドを 参照している。その製造過程を図3~図7に示す。

[0006]

図3は、ノズル構造体20を製造する前段階の断面を示し、高分子フィルム材料22と接着剤層23より成り立っている。高分子フィルム材料22は、ポリイミド、フルオロカーボン、ポリサルフォン、ポリカーボネートまたはポリエステル等であり、好ましくはポリイミドである。

[0007]

次に、図4に示すように、接着剤層23の上に保護層24を形成する。

[0008]

例えば、インク吐出面側に撥水性皮膜として、シリコンやフッ素原子を有する 高分子皮膜を形成することは好適である。また、この撥水性皮膜面あるいは接着 剤層23の塗布面に保護層24を予め形成し、レーザ加工後に保護層24を除去 し、レーザ加工により生ずる副生成物(デブリー、破片)を簡便に除去できるこ とは一般的に用いられる手法である。

[0009]

保護層として好適な一例は、前記特開平9-118017号公報に記載される PVA等の水溶性樹脂を塗布する手段を挙げることができる。これら樹脂皮膜の 塗布は、予め、これら高分子材料を溶解可能な溶媒に溶解し、通常のソルベント コート法にて行うことが一般的である。ソルベントコート法としては、スピンコ ート、バーコート、グラビアロールコート、スプレーコート等を挙げることがで きる。

[0010]

次に、マスクを通じてレーザ加工を行って、図5のように、インク流路26および吐出口21を形成する。このときレーザ加工と同時に副生成物40が発生するが、保護層24に付着される。次に、この保護層24を除去することで、そうした副生成物40も共に除去される。そして、図6のようになった、ノズル構造体20の接着剤層23と、半導体プロセスにより作成した基板10とを貼り合わせ、図7のような吐出エレメントTとする。

[0011]

また、上記とは別の構成のインクジェットヘッドを図8に示す。

[0012]

図9は図8の断面図であり、インクジェットヘッドは、天板部材102、液流路、ヒーター基板101から成り立っている。該ヒーター基板101には発熱抵抗体105が半導体プロセスにて複数配置されている。

[0013]

また、図10に示したのは、吐出効率を高め、リフィル特性も改善したインクジェットへッドの断面模式図である。インクジェットへッドは、天板部材102、可動部材120、上方変位規制部材122、ヒーター基板101から成り立っている。該ヒーター基板101には発熱抵抗体105が複数配置されている。該発熱抵抗体105が加熱され、インクが発泡したときのエネルギーで該可動部材120を可動させる。該上方変位規制部材122にて該可動部材120の上方変位規制することにより発泡エネルギーの効率化をはかっている。図10も図9同様に、天板部材102にSi異方性エッチングやブラスト加工により、液室およびインク供給孔が形成されている。

[0014]

図9や図10に示すように、ヒーター基板上に液流路を形成する場合には、液状光カチオン硬化型エポキシ樹脂組成物を基板上にスピンコート法等によりコーティングした後、紫外線光などを用いたフォトリソ技術にて形成される。該ヒーター基板上に液流路が形成された後、天板部材と接合されインクジェット吐出エレメントを得た後、オリフィスプレートを貼り付けてインクジェットヘッドを得ていた。従来、該ヒーター基板と該天板部材との接着には熱硬化エポキシ樹脂組成物が用いられてきた。

[0015]

【発明が解決しようとする課題】

上述の構成において、接着剤はインクと接するために高い耐インク性と耐熱性 を要し、エポキシ樹脂より構成される。

[0016]

しかし、エポキシ樹脂の接着剤は主剤と硬化剤との2成分を基本組成とするため、混合後に粘度が変化することがあり、混合物を安定保存することは極めて難しい。このことは、接着剤の処方、塗布及び接合までの工程に所定の時間制限があることを示唆し、生産効率の低下要因となり得る。

[0017]

硬化剤として酸無水物やイミダゾール等を使用すればエポキシ樹脂の硬化性は低下し、保存安定性は高くなるが、硬化時に高い温度を長時間付与することが必要となる。よって、少なくとも吐出口が設けられた部材が高分子フィルム材料22からなるインクジェットヘッドの場合には、基板10の線膨張係数の相違に起因する吐出口21とヒータとの位置ずれを起こす原因となる。

[0018]

また、熱硬化型エポキシ樹脂組成物を用いて接合すると、硬化する際にエポキシ樹脂が軟化溶融し、液流路壁を伝って、流路つまりにより吐出不良が生じることがあった。

[0.019]

特に、図10のように液流路内に稼動部材がある場合には、溶融したエポキシ

樹脂が毛管力で流動して構造体周辺を埋め、該稼動部材が稼動しないことがあった。

[0020]

このような課題に対して、特開平9-24613号ではUVカチオン硬化型エポキシ樹脂にて2つの部材を接着することにより、熱の影響を少なくしたインクジェットヘッドの製造方法を開示している。接着工程フローは図11に示すとおりである。基板1に接着剤23を塗布し(図11(a))、マスク30を介してUV照射する(図11(b))。次いで、加熱、現像して(図11(c))接着剤で形成される微細なパターンを構成した後に、別部材31を接合し(図11(d))、加圧、加熱して本硬化している(図11(e))。この接合方法は、接着剤の厚みが20μm~30μmの厚みであるときには有効な手段である。しかしながら、近年の記録画像の高画質化に伴い、インクジェットヘッドは高精細化し、接着剤の厚みを薄くすることが要求されている。ところが、接着剤の厚みを例えば20μm以下のように薄くして検討すると、以下のことが見出された。

[0021]

即ち、微細パターン形成のための光照射工程で、エポキシ樹脂の硬化反応は大幅に進行し、接着工程時には接着剤は殆ど流動性を持たず、極めて接着強度の小さい接着しか行えないことがみられた。

[0022]

また、UVカチオン硬化型エポキシ接着剤は、紫外線透過型部材への適用は有効であるが、逆に紫外線を透過しない部材を接着する場合は良好な接着を実現できない場合があることが分かった。

[0023]

本発明は、かかる課題に鑑みなされたものであり、紫外線硬化型カチオン重合開始剤とエポキシ樹脂とを含有する接着剤を適用し、保存安定性に優れ、且つ、硬化後に高いインク耐性と耐熱性を実現でき、更には低い接合温度にてインク吐出口と基板の電気熱変換素子が高精度に位置合わせされたインクジェットヘッドの製造方法を提供することを目的としている。

[0024]

【課題を解決するための手段】

本発明は下記の技術的構成によって前記課題を解決できたものである。すなわ ち、少なくともインクを吐出する吐出口を有する部材と、少なくともインクを吐 出するためのエネルギーを発生するエネルギー発生素子を有する基板とを液状接 着剤により接合するインクジェットヘッドの製造方法において、

前記液状接着剤が、少なくとも紫外線硬化型カチオン性重合開始剤とエポキシ 樹脂とを含有し、前記部材、または前記基板に前記液状接着剤を塗布する工程と 、前記液状接着剤に紫外線を照射して前記紫外線硬化型カチオン性重合開始剤を 活性化する工程と、加熱工程を経ずに前記部材と前記基板とを位置合わせする工 程と、前記部材と前記基板とが位置合わせされた状態で加熱して前記活性化され た液状接着剤を硬化する工程と、を有することを特徴とする。

[0025]

また、前記接着剤層の厚みは10μm以下であることを特徴とする。

[0026]

また、前記紫外線硬化型カチオン性重合開始剤は芳香族オニウム塩であることを特徴とする。

[0027]

また、前記液状接着剤は可撓性付与剤を含有することを特徴とする。

[0028]

また、前記部材と前記基板はSiを主成分とする材料により構成されていることを特徴とする。

[0029]

また、前記紫外線は380nm以下の波長の光であることを特徴とする。

[0030]

また、前記部材と前記基板の少なくとも一方は380nm以下の波長の光に不透明な材料からなることを特徴とする。

[0031]

さらに、少なくともインクを吐出する吐出口を有する部材と、少なくともインクを吐出するためのエネルギーを発生するエネルギー発生素子を有する基板とを

固体状接着剤により接合するインクジェットヘッドの製造方法において、前記固体状接着剤が、少なくとも紫外線硬化型カチオン性重合開始剤とエポキシ樹脂とを含有し、前記部材、または前記基板に接着剤を塗布する工程と、前記固体状接着剤に紫外線を照射して前記紫外線硬化型カチオン性重合開始剤を活性化する工程と、加熱工程を経ずに前記部材と前記基板とを位置合わせする工程と、前記部材と前記基板とが位置合わせされた状態で前記活性化された固体状接着剤を加熱することにより、固体状接着剤を溶融させつつ、硬化する工程と、を有することを特徴とする。

[0032]

また、前記固体状接着剤のエポキシ樹脂は融点が50℃以上120℃以下であることを特徴とする。

[0033]

さらには、高分子フィルム材料に少なくとも接着剤層を有する複合構造体を形成し、該複合構造体に対してレーザ加工を施して、1つ以上の吐出口と、インク流路や液室と、を形成した後、電気熱変換素子を形成した基板と接合するインクジェットへッドの製造方法において、少なくとも紫外線硬化型カチオン重合開始剤とエポキシ樹脂とを含有する前記接着剤層が高分子フィルム材料に積層される工程と、前記接着剤層が積層された前記高分子フィルム材料にレーザ照射して1つ以上の吐出口を形成する工程と、前記接着剤に紫外線を照射して前記紫外線硬化型カチオン性重合開始剤を活性化する工程と、加熱工程を経ずに前記部材と前記基板とを位置合わせする工程と、前記部材と前記基板とが位置合わせされた状態で加熱して前記活性化された接着剤を硬化する工程と、を有することを特徴とする。

[0034]

さらに、少なくともインクを吐出する吐出口を有する部材と、少なくともインクを吐出するためのエネルギーを発生するエネルギー発生素子を有する基板とを接着剤により接合するインクジェットヘッドの製造方法において、少なくとも紫外線硬化型カチオン性重合開始剤とエポキシ樹脂とを含有した前記接着剤のドライフィルムを作成する工程と、前記部材、または前記基板に前記接着剤を転写す

る工程と、前記接着剤に紫外線を照射して前記紫外線硬化型カチオン性重合開始 剤を活性化する工程と、加熱工程を経ずに前記部材と前記基板とを位置合わせす る工程と、前記部材と前記基板とが位置合わせされた状態で加熱して前記活性化 された接着剤を硬化する工程と、を有することを特徴とする。

[0035]

また、上記インクジェットヘッドの製造方法により製造されたインクジェット ヘッドであることを特徴とする。

[0036]

【発明の実施の形態】

以下に本発明の実施の形態を、詳細に説明する。

[0037]

エポキシ樹脂組成物は、少なくともエポキシ樹脂と紫外線硬化型カチオン重合開始剤とから成り、また接着力の向上、熱流動特性の制御等の諸特性を達成するため、バインダ、充填剤、カップリング剤、難燃剤、可撓性付与剤、硬化促進剤等の通常知られているエポキシ樹脂組成物の配合を適宜用いることができる。

[0038]

主剤となるエポキシ樹脂は、分子構造内にエポキシ環を有するエポキシ樹脂であれば何れのエポキシ樹脂を用いても構わない。一般的にはフェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、ビスフェノールA型エポキシ樹脂、ビスフェノールF型エポキシ樹脂、変性エポキシ樹脂等を挙げることができる。

[0039]

常温で液状の接着剤を使用する場合は、例えば、大日本インキ株式会社より上市される商品名:エピクロン830、835、840,850、エピコート828等を挙げることができる。

[0040]

常温で固体状のエポキシ樹脂としては、ビスフェノールA型ノボラックエポキシ樹脂としては、Epon SU-8 (シェルケミカル社製)のような多官能ビスフェノールA型エポキシ樹脂としては、

エピコート1001、1007、1010等(分子量900~5500) (油化シェルエポキシ社製)から適宜選択することができる。また、好適には、ビスフェノールA型エポキシ樹脂、ビスフェノールA型ノボラックエポキシ樹脂、ノボラック型エポキシ樹脂、ビスフェノールF型エポキシ樹脂の内、融点が50℃以上120℃以下であればさらに好ましい。ビスフェノールA型エポキシ樹脂としては、油化シェルエポキシ社より上市される商品名:エピコート1001,1002,1003,1004,1004AF,1003F,1004F、ビスフェノールA型ノボラックエポキシ樹脂としては、同社より上市される157S70,157H70,オルソクレゾールノボラック型エポキシ樹脂としては同社より上市される180S65,180H65等を用いることができる。

[0041]

また、これらエポキシ樹脂は複数種混合して適用することも可能である。エポキシ樹脂は通常、比較的分子量が低い樹脂であり、一旦溶融すると急激に粘度が低下するが、複数種のエポキシ樹脂を混合して用いると粘度の急激な変化を防止できる。

[0042]

紫外線硬化型カチオン重合開始剤としては、芳香族ジアゾニウム塩、芳香族ヨードニウム塩、芳香族スルフォニウム塩、芳香族セレニウム塩なども挙げられる。 ・好適な例として、芳香族スルフォニウム塩が挙げられる。

[0043]

可撓性付与剤は、エポキシ樹脂の溶融粘度を調整するために用いることができ、フェノキシ樹脂、高分子エポキシ樹脂、ポリビニルアセタール、ポリサルフォン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリアミド、ポリイミド、ポリカーボネート、ポリエーテル、ポリシロキサン、ポリエーテルイミド、ポリビニル、エポキシアクリレート、熱可塑性エラストマー、酸未端ニトリルゴム、ダイマー酸ジグリシジルエステル等が挙げられる。これらは、エポキシ樹脂の相溶性や耐インク性を考慮して決定される。

[0044]

また、可撓性付与剤としてのバインダの添加は、接着剤の溶融粘度を制御する

こと、架橋密度を適正化して強靭な接着性を実現する観点より、5~30wt% 程度添加することが好ましい。

[0045]

また、耐アルカリ性や密着性などの向上にはシランカップリング剤を添加してもかまわない。シランカップリング剤としては、β-(3,4-エポキシシクロヘキシル)エチルトリメトキシシラン、γーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン、γーグリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、γーグリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、γーイソシアネートプロピルトリエトキシシラン、γーイソシアネートプロピルトリエトキシシラン、γーイソシアネートプロピルトリメトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、アーメタクリロキシプロピルトリエトキシシラン、γーメタクリロキシプロピルトリエトキシシラン、γーメルカプトプロピルトリメトキシシラン等が挙げられる。しかしながら、シランカップリング剤として汎用的なアミノ系シランカップリング剤は、光硬化反応に寄与するカチオンをトラップしてしまうため、本発明に適用することは好適ではない。

[0046]

これら接着剤は、接着剤が常温で液状であれば、そのままスクリーン印刷、フレキソ印刷等の手段で塗布するか、あるいはスタンプ法等の転写により接着する一方の部材上に塗布、形成することができる。また、常温で固体状であれば、汎用的な溶剤に溶解して塗布すること、熱転写法やホットメルト法で塗布することができる。最も好適には、汎用的溶剤に溶解し、ポリエチレンテレフタレートフィルム等のフィルムに塗布したドライフィルムを形成し、該フィルムを用いて接合部材上に熱転写法にて塗布することが好ましい。

[0047]

本発明によるエポキシ樹脂を用いた接着剤は、保存安定性に優れ、長尺にて多重に塗布して作製した高分子フィルム材料を長期に亘って保管しても特性劣化が起こらないことが確認された。

[0048]

以下、発明の実施の形態を実施例に基づき説明するが、本発明は実施例に限定 されるものではない。 [0049]

本発明におけるインクジェットヘッドの製造方法を図12~図21を用いて説明する。

[0050]

(実施例1)

エポキシ樹脂として、エピコート1001 (油化シェルエポキシ社製,商品名)80部、可撓性付与剤として、フェノキシ樹脂のPKHJ (ユニオンカーバイド社製,商品名)20部、シランカップリング剤 (A187、日本ユニカー社製,商品名)5部、紫外線硬化型カチオン重合開始剤 (SP170、旭電化社製,商品名)1部をシクロヘキサノンに30Wwt%の固形分濃度で混合溶解し、接着剤層23aの塗布液を作製した。

[0051]

次いで、高分子フィルム材料 2 2 として、膜厚 2 5 μm、幅 1 8 0 mm、長さ 2 0 0 mのユーピレックス (宇部興産社製,商品名) にマイクログラビアロール 法を用いて下記塗膜を形成した。先ず、撥水膜としてCTX (旭硝子社製,商品名)の10 w t %溶液 (溶剤はCT solv180)を#250のグラビアロールにて塗布し、150℃の乾燥炉にて乾燥した。該塗布フィルムは、塗布面にポリプロピレン (トレファン:東レ社製,商品名)25 μm厚を介在させて巻き取った。次いでこの皮膜上に保護層24として前記 P V A 保護膜を#250メッシュのロールを用いて塗布、乾燥して巻き取った。

[0052]

さらに、反対面に、前記接着剤層23aの塗布液を#200のグラビアロールにて塗布して接着剤層23aと成し(図12)、次いで前記PVA保護膜を同様にして塗布して保護層24と成した(図13)。さらに、この塗布面もポリプロピレンフィルムにて保護した。これら各塗膜の厚さは、CTX膜は0.2μm、保護層24は0.5μm、接着剤層23aは1.5μmであった。塗布後に前記塗布フィルムを幅25mmに切断し、搬送用のスプロケットホールを形成した。

[0053]

このノズル構造体20に、加工面上で1.3J/cmの照射エネルギーとなる

次いで、保護層24を水洗にて除去、乾燥し、(図15)高圧水銀灯による紫外線を1J/cm2接着剤層23a側より照射して紫外線硬化型カチオン性重合開始剤を活性化した後、前記ノズル構造体20を電気熱変換素子を形成した基板10に位置合わせし、100℃、10kgf/cm2、3秒で加熱して接合した。そのまま接合体を吐出口21と電気熱変換素子の位置ずれが生じないように、10kgf/cm2の荷重を付与しつつ150℃にて1時間の本硬化を行って(図16)、図17に示す吐出エレメントTを製造した。この接合体の高分子フィルム材料22と基板10との接着力を、公知のT-peelテストにより評価したところ、200gと充分な強度であり、またインク浸漬にて60℃1ケ月の保存評価を行っても剥がれることはなかった。またこの吐出エレメントTにインクタンク、TABテープによる実装を施し、インク吐出評価を行ったところ、良好な印字結果が得られた。

[0054]

尚、本実施例の活性化とは下記に定義できる。

[0055]

紫外線硬化型接着剤等は、通常、反応性モノマーあるいはオリゴマーと光重合開始材が少なくとも含有され、紫外線照射によって光重合開始材が活性化され、これが触媒となって反応性モノマー等の反応基が反応して硬化する2段階硬化反応である。通常の紫外線硬化型接着剤は室温等で使用される為、紫外線の照射による光開始剤の活性化とモノマーの反応が同時に進行し硬化する。しかしながら、本発明の紫外線硬化型カチオン性重合開始材は紫外線照射による活性化は極めて早いが、低温での触媒活性が低く、室温付近でのモノマーとの反応速度が低い為、温度を付与しないと硬化反応が十分進行しない特性がある。本発明はその特性を利用したものであり、活性化とは紫外線照射によりカチオン性重合開始剤をモノマーと反応しうる状態にすることと定義する。

[0056]

(実施例2)

まず、エポキシ樹脂として前記エピコート1001を80部、可撓性付与剤としてフェノキシ樹脂を20部、シランカップリング剤(A187、日本ユニカー社製、商品名)5部、紫外線硬化型カチオン重合開始剤としてジフェニルヨードニウムヘキサフルオロアンチモネート(緑化学試薬)1部を混合し、シクロヘキサノンに30wt%の濃度で溶解し、接着剤層23aの塗布液を作製した。この塗布液を25μmのポリイミドフィルム上(ユーピレックス、商品名、宇部興産社製)に塗布し、厚さ2μmの接着剤層23aを形成した(図12)後、厚さ0.5μmの保護層24を形成し(図13)、ノズル構造体20を得た。ノズル構造体20に、加工面上で1.3J/cm2の照射エネルギーとなるように調整した波長λ=248nmのKrFエキシマレーザ光により加工を行った(図14)

[0057]

保護層 24 を水洗にて除去し(図 15)、紫外線を 1 J/c m 2 照射した後、前記ノズル構造体 20 を、基板 10 に位置合わせし、150 ℃、10 k g f/c m 2、20 秒で加熱して接合し(図 16)、図 17 と同様の吐出エレメントTを製造したところ、ノズル詰まりは観察されなかった。

[0058]

前記T-pee1テストにより接着力を評価したところ、160gと充分な強度を示した。さらに、インク吐出評価を行ったところ、良好な印字結果が得られた。

[0059]

(実施例3)

ビスフェノールA型エポキシ樹脂(エピコート1001、油化シェルエポキシ 社製)100重量部、紫外線硬化型カチオン重合開始剤(SP-170、旭電化 工業社製)1重量部をシクロヘキサノンに溶解し、感光性樹脂組成物溶液Aを得 た。該感光性樹脂組成物溶液Aをポリイミド樹脂フィルム(ユーピレックス、宇 部興産製)上に塗工せしめ、膜厚3μmのドライフィルムAを作成した。

[0060]

ヒーター基板1には気泡を発生させるために利用される発熱抵抗体5がSi上に半導体プロセスにて複数配置されているとともに、液流路11が形成されている。接着剤の転写後から接合までの工程の模式図を図18に示す。

[0061]

液流路11上に前記ドライフィルムAを熱転写法にて、接着剤23aとして感 光性樹脂組成物Aを選択的に転写した(図18(a))。

[0062]

ここで記載する熱転写法とは、接着剤を塗布する被転写物とドライフィルムを 圧着しつつ熱を付与した後、ドライフィルムを構成するベースフィルムを剥離し て接着剤層のみ被転写物に転写塗布する方式である。熱転写法は、常温にて固体 状の接着剤が熱により溶融し、被転写物との接着力が発現し、次いで冷却後にベースフィルムを剥離すると、接着剤がベースフィルムより剥ぎ取られ被転写物上 に塗布される原理を用いている。被転写物に凸凹がある場合、凹部はドライフィルムに接触しない為、転写せず、凸部のみに接着剤を転写できる。転写時には接着剤に紫外線が照射されていないので、これら熱を付与しても接着剤には全く化学的な反応は起こらない。

[0063]

該感光性樹脂組成物Aにウシオ電機社製高圧水銀灯により365nmの紫外光を1J/cm^2照射し、硬化剤を活性化させた(図18(b))。尚、365nmの紫外光はウシオ電機社製照度計にて365nmのセンサーにより測定した値であり、該波長以外の光も照射されている。このままでは、反応は完結せず接着力も発現しない。続いて、天板部材2を位置合わせし(図18(c))、該ワークを120℃のホットプレス装置にて加熱、加圧し(図18(d))、反応を完結させて、ヒーター基板1と天板部材2を接合せしめチップユニットを得た。該チップユニットにオリフィスプレート4を接合し、図9のインクジェットヘッドを作成した。該ヘッドをpH12のインクに浸漬し、3ヶ月放置後に吐出特性評価および印字評価を行ったところ、良好な特性を示した。

[0064]

(実施例4)

ビスフェノールA型エポキシ樹脂(エピコート828、油化シェルエポキシ社製)100重量部、紫外線硬化型カチオン重合開始剤(SP-170、旭電化工業社製)1重量部、シランカップリング剤(γーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン)(A-187、日本ユニカー製)5重量部をシクロヘキサノンに溶解し、感光性樹脂組成物溶液Bを得た。

[0065]

該感光性樹脂組成物溶液 B をポリイミド樹脂フィルム (ユーピレックス、宇部 興産製)上に塗工せしめ、膜厚 3 μ m のドライフィルム B を作成した。

[0066]

ヒーター基板1には気泡を発生させるために利用される発熱抵抗体5がSi上に半導体プロセスにて複数配置されているとともに、液流路が形成されている。 該液流路上に前記ドライフィルムBを熱転写法にて、感光性樹脂組成物Bを選択的に転写した。

[0067]

該感光性樹脂組成物 B に 3 6 5 n m の紫外光を 1 J / c m ^ 2 照射し、硬化剤を活性化させた。このままでは、反応は完結せず接着力も発現しない。続いて、天板部材 2 を位置合わせし、実施例 3 と同様に 1 2 0 ℃にて加熱し反応を完結させて、ヒーター基板 1 と天板部材 2 を接合せしめチップユニットを得た。該チップユニットにオリフィスプレート 4 を接合し、図 1 0 のインクジェットヘッドを作成した。 p H 1 2 のインクに浸漬し、 3 ヶ月放置後に吐出特性評価および印字評価を行ったところ、良好な特性を示した。

[0068]

(比較例A)

ビスフェノールA型エポキシ樹脂(エピコート827、油化シェルエポキシ社製)100重量部、熱重合開始剤(CP-77、旭電化工業社製)1重量部、シランカップリング剤(γーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン)(A-187、日本ユニカー製)5重量部をシクロヘキサノンに溶解し、感光性樹脂組成物溶液Cを得た。

[0069]

該感光性樹脂組成物溶液Cをポリイミド樹脂フィルム(ユーピレックス、宇部 興産製)上に塗工せしめ、膜厚 3 μ m の感光性樹脂組成物Cを形成した。

[0070]

ヒーター基板1には気泡を発生させるために利用される発熱抵抗体5がSi上に半導体プロセスにて複数配置されているとともに、液流路が形成されている。 該液流路上に前記感光性樹脂組成物Cを転写せしめ、感光性樹脂組成物Cを選択的に転写した。

[0071]

天板部材2を位置合わせし、150℃にて1時間加熱し反応を完結させた。

[0072]

次いで、ヒーター基板1と天板部材2を接合せしめチップユニットを得た。該 チップユニットにオリフィスプレート4を接合し、図9記載のインクジェットへ ッドを作成した。液流路つまりによる不吐が発生し、良好な印字は得られなかっ た。

[0073]

(実施例5)

ビスフェノール型A型エポキシ樹脂(エピコート827、油化シェルエポキシ社製)94部、SP-170(旭電化工業社)1部、A-187(日本ユニカー社)5部を混合し、図19に示す構造のインクタンク160に塗布した。本構成ではヒーターボード161をインクタンクに接着する個所、及びインク吐出口163が設けられたオリフィスプレート162をヒーターボードに接着する個所に接着剤を適用することが可能である。ヒーターボードをインクタンクに接着する構成は、Hewlett-packard Journal february 1994 P48に開示されている。

[00.74]

次いで、実施例3と同様にウシオ電機社製高圧水銀灯にて50mJ/cm2の 紫外線を照射せしめた。照射直後(5秒以内)に該接着剤上にヒーターボードを アライメントして圧着せしめ、ワークを70℃に加熱して接着剤を硬化せしめた 。該ワークを実施例4と同様のインクに60℃にて3ヶ月浸漬したが、接着剤の 剥離は起こらなかった。

[0075]

本構成ではプラスチック製インクタンクに直接ヒーターボードを接着する為、 紫外線カチオン重合型接着剤を適用すれば、安価な耐熱性の低いプラスチックを インクタンクに適用することが可能となり、また硬化時間も短縮することができ る。また低温で硬化せしめた場合は、温度上昇による位置ズレを極めて低く抑え ることができる。

[0076]

(実施例6)

本実施例は基準プレートに高速且つ高精度にてヒーターボードをマウントする 例を図20(a)~(e)に記載する。

[0077]

150は基準プレートを示す。接着剤塗布は熱転写方式を用いた為、基準プレート150には50μmの凸部151を形成した。またプレート中心にはインク供給のための貫通孔が形成されている。図20(b)は接着剤を転写する工程を示す。ドライフィルムはベースフィルム154に接着剤153が20μmの厚さにて塗布されている。基準プレートに接着剤を圧着し、加熱したローラー152を通過せしめることで接着剤を基準プレートに塗布した。図20(c)は接着剤を塗布したプレートの態様を示す。図20(d)は紫外線を照射し、接着剤中の光開始材を活性化せしめる工程を示す。本構成はパターン化された接着剤塗布が基準プレートの形状(凸部を設ける)にて実現されている為、マスク等を用いずに一括の全面照射で構わない。図20(e)は該接着剤層とヒーターボードを位置合わせして加圧、加熱することで接合した態様を示す。

 $\{0078\}$

インク供給の為の貫通穴を形成したアルミナ製基準プレートに、実施例1で作製したドライフィルムを用いて接着剤を転写、塗布した。尚、接着剤の塗布個所は予め50μm凸形状としておき、選択的に接着剤が塗布できる構造としてある。次いで、紫外線の照射を行い、ヒーターボードを該基板上にマウントした。マウントヘッドはパルスヒート加熱できる構造となっており、位置決めを行った後

に100℃にて5秒間の加熱を行い強固にヒーターボードを接着した。

[0079]

本サンプルを実施例4と同様にインク浸漬試験を行ったが、接着剤の剥離は起 こらなかった。

[0080]

(実施例7)

油化シェルエポキシ社製エポキシ樹脂 エピコート1003 60部、巴工業性フェノキシ樹脂を34部、SP-170を1部、A-187を5部を100部のシクロヘキサノンに溶解し、ロールコーターにて厚さ50μmのポリイミドフィルム上に10μmの厚さで塗布した。ポリイミドフィルムは宇部興産社製のユーピレックスを用いた。

[0081]

該フィルムにエキシマレーザー照射装置にてインク流路及びインク吐出口を形成した。

[0082]

形成したフィルムをヒーターボード上に位置決めし、次いで120℃にて加熱 、加圧してフィルムとヒーターボードを接着した。本サンプルもインク浸漬の結 果剥離は起こらず、またレーザー加工にて形成したインク流路等の微細構造も若 干の変形だけで接着できた。

[0083]

以下に、少なくとも紫外線硬化型カチオン性重合開始剤とエポキシ樹脂とを含 有する常温にて固体状の接着剤を用いて接着する場合の実施例を示す。

[0084]

(実施例8)

図21は、融点の異なるエポキシ樹脂と、紫外線硬化型カチオン重合開始剤(SP-170、旭電化工業社製)、シランカップリング剤として日本ユニカー社 A-187を用いて3J/cm2の紫外線照射後に熱を付与せしめ、温度と硬化時間の関係を示す図である。

[0085]

SP-170はエポキシ樹脂に対して1wt%、シランカップリング剤は5wt%添加した。尚、硬化の有無はメチルイソブチルケトンに浸漬してゲル化の有無で判断した。図14にて、液状のエポキシ樹脂エピコート828を用いた場合、紫外線照射後室温にて30分程度で硬化したが、融点が65℃のエピコート1001番を用いると3時間、融点が85℃のEPON-SU-8(米国シェルケミカル社製)、融点が127℃のエピコート1007番では殆ど反応しないことが判明した。

[0086]

従って、融点50℃以上のエポキシを用いることにより、室温での反応性が抑えられ、作業性が良いことが分かる。

[0087]

ビスフェノールA型エポキシ樹脂(エピコート1001、油化シェル社製)100重量部、紫外線硬化型カチオン重合開始剤(SP-170、旭電化工業社製)1重量部をシクロヘキサノンに溶解し、感光性樹脂組成物溶液Aを得た。

[0088]

該感光性樹脂組成物溶液Dをポリイミド樹脂フィルム (ユーピレックス、宇部 興産製)上に塗工せしめ、膜厚 3 μ mのドライフィルムDを作成した。

[0089]

ヒーター基板1には気泡を発生させるために利用される発熱抵抗体5がSi上に半導体プロセスにて複数配置されているとともに、液流路が形成されている。 該液流路上に前記ドライフィルムDを熱転写法にて、感光性樹脂組成物Dを選択的に転写した。この時の転写温度は120℃であった。

[0090]

該感光性樹脂組成物Dに365nmの紫外光を1J/cm² 2照射し、硬化剤を活性化させた。このままでは、反応は完結せず接着力も発現しない。続いて、主材料としてSiにより構成される天板部材2を位置合わせし100℃にて5分間加熱し反応を完結させて、ヒーター基板1と天板部材2を接合せしめチップユニットを得た。該チップユニットにオリフィスプレート4を接合し、図17記載のインクジェットへッドを作成した。pH12のインクに浸漬し、3ヶ月放置後

に吐出特性評価および印字評価を行ったところ、良好な特性を示した。

[0091]

(実施例9)

融点が65℃のビスフェノールA型エポキシ樹脂(エピコート1001、油化シェル社製)100重量部、紫外線硬化型カチオン重合開始剤(SP-170、旭電化工業社製)1重量部、シランカップリング剤(γーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン)(A-187、日本ユニカー製)5重量部をシクロヘキサノンに溶解し、感光性樹脂組成物溶液Eを得た。

[0092]

該感光性樹脂組成物溶液 E をポリイミド樹脂フィルム (ユーピレックス、宇部 興産製)上に塗工せしめ、膜厚 3 μ mのドライフィルム E を作成した。

[0093]

ヒーター基板1には気泡を発生させるために利用される発熱抵抗体5がSi上に半導体プロセスにて複数配置されているとともに、液流路が形成されている。 該液流路上に前記ドライフィルムEを熱転写法にて、感光性樹脂組成物Bを選択的に転写した。

[0094]

該感光性樹脂組成物Eに365nmの紫外光を1J/cm² 2照射し、硬化剤を活性化させた。このままでは、反応は完結せず接着力も発現しない。続いて、天板部材2を位置合わせし、100℃にて30秒間加熱し反応を完結させて、ヒーター基板1と天板部材2を接合せしめチップユニットを得た。該チップユニットにオリフィスプレート4を接合し、図17記載のインクジェットヘッドを作成した。pH12のインクに浸漬し、3ヶ月放置後に吐出特性評価および印字評価を行ったところ、良好な特性を示した。

[0095]

(比較例 B)

ビスフェノールA型エポキシ樹脂(エピコート1007、融点127 $\mathbb C$ 、油化シェル社製)100重量部、熱重合開始剤($\mathbb C$ P-77、旭電化工業社製)1重量部、シランカップリング剤(γ -グリシドキシプロピルトリメトキシシラン)

(A-187、日本ユニカー製)5重量部をシクロヘキサノンに溶解し、感光性 樹脂組成物溶液Fを得た。

[0096]

該感光性樹脂組成物溶液 F をポリイミド樹脂フィルム (ユーピレックス、宇部 興産製)上に塗工せしめ、膜厚 3 μ m の感光性樹脂組成物 F を形成した。

[0097]

ヒーター基板1には気泡を発生させるために利用される発熱抵抗体5がSi上に半導体プロセスにて複数配置されているとともに、液流路が形成されている。 該液流路上に前記感光性樹脂組成物Fを転写温度160℃にて転写せしめ、感光性樹脂組成物Fを選択的に転写した。

[0098]

該部材に紫外線を3 J / c m 2 照射せしめ、天板部材 2 を位置合わせした後、 1 5 0 ℃にて 3 0 分間加熱したところ、接着剤が十分流動しないまま硬化し、良 好な接着強度を得ることはできなかった。

[0099]

以上のように、紫外線カチオン重合型エポキシ樹脂は、紫外線照射により紫外線硬化型カチオン性重合開始剤が活性化されてエポキシの開環重合を進行せしめるが、エポキシ樹脂として常温で固体状、好ましくは、融点が50℃以上のエポキシ樹脂を使用すれば、活性化した紫外線硬化型カチオン性重合開始剤の拡散が抑えられ、熱を付与するまでの重合反応を抑えることができる。従って、2つの部材を圧着し、熱を付与せしめれば、該接着剤が流動して触媒が拡散する過程と、触媒がエポキシを開環重合せしめる過程が瞬時に起こり、高速に接着剤を硬化せしめることが可能である。

[0100]

よって、高いパワーの光で短時間に露光することが可能である。接着に際しては、2部材の接合を行った後に接着剤の融点以上に加熱すれば、接着剤が溶融して硬化し、接着が完了する。しかしながら、融点が120℃以上のエポキシ樹脂を用いた場合、接合後に融点以上の熱を付与しても、該温度での硬化反応が極めて早く、流動しないため、十分な接着力を実現できない場合がある。

[0101]

よって、常温にて固体状、好ましくは、エポキシ樹脂の融点を50℃以上、120℃以下とすることにより、活性化した紫外線硬化型カチオン性重合開始剤の拡散が抑制され、常温では殆ど反応しない。よって、紫外線照射による温度上昇でも反応しないため、高いパワーの光で短時間に露光することが可能である。また、接合までの時間管理、温度管理も厳密にする必要はない。

[0102]

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、少なくともエポキシ樹脂と紫外線硬化 型カチオン性重合開始剤を含有する接着剤を適用することにより、保存安定性が 極めて良好で、また耐インク特性、耐熱性が高いインクジェットヘッドを提供す ることができる。また本発明は、接合前に紫外線照射で紫外線硬化型カチオン性 重合開始剤を活性化させた後、接合工程にて熱の付与により反応が急激に進行す る。よって、インクジェットヘッドの構造の高精細化に伴い、接着剤層の厚みが 薄くなった場合であっても、十分な接着力を得ることができる。また、特に吐出 口を形成している部材として髙分子フィルムを使用している場合には、短時間で の加熱で瞬時に接合されて動かない状態にしてから本硬化を行っているため、位 置ズレが起こらず、インク吐出口と基板の電気熱変換素子が高精度に位置合わせ することができ、生産性に優れたインクジェットヘッドの製造方法を提供できる 。また、接着剤は熱付与後に瞬時に硬化するため、インク流路に過剰にはみ出し たりすることも無くなる。さらに本発明によれば、紫外線を照射は、エポキシ樹 脂と紫外線硬化型カチオン性重合開始剤を主成分とする接着剤の活性化のためで あって、接合は熱の付与により反応が急激に進行することにより行われることか ら、380nm以下の波長に対して不透明な部材同士をも接合することができる 。また、常温で液状の接着剤を用いた場合には、極めて弱い光にて接着剤の温度 が髙まらないように紫外線照射を行い、その後、短時間で接合することで、紫外 線照射後に反応が進行して接着剤の粘度が変化すること、また、紫外線照射時に 受ける熱にて硬化反応が進行することを防ぐことができる。

[0103]

また、常温にて固体状、好ましくは、エポキシ樹脂の融点を50℃以上、120℃以下とすることにより、活性化した紫外線硬化型カチオン性重合開始剤の拡散が抑制され、常温では殆ど反応しない。よって、紫外線照射時の温度上昇でも反応しないため、高いパワーの光で短時間に露光することが可能であるとともに、接合までの時間管理、温度管理も厳密にする必要がなくなる。

[0104]

さらに、可撓性付与剤を含有して接着剤の溶融粘度を制御し、架橋密度を適正 化した場合には、また、前記部材に微細な構造物が形成されていても、接着剤が 流動することなく、高精度に接合することができる。その結果、ヒーター基板に 形成された流路壁とが良好な密着性を得るとともに、液流路つまりのない、吐出 性能の安定した信頼性の高いインクジェットヘッドを提供することができる。

[0105]

また、本発明はインクジェットヘッドの特にインクと接する部分の接合に有効であり、サーマルインクジェットヘッドのみならず、ピエゾインクジェットにも適用できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明が適用可能なインクジェットヘッドの概略図

【図2】

本発明が適用可能なインクジェットヘッドの吐出エレメントを示す拡大斜視図 【図3】

本発明が適用可能な保護層を形成する前段階のノズル構造体断面図

【図4】

本発明が適用可能な接着剤層側に保護層を形成させたノズル構造体の断面図 【図 5】

本発明が適用可能な吐出口及びインク流路等レーザ加工を施されたノズル構造体の断面図

【図6】

本発明が適用可能な保護層除去後のノズル構造体の断面図

【図7】

本発明が適用可能なノズル構造体と基板とを接合して形成した吐出エレメントの断面図

【図8】

本発明が適用可能なインクジェットヘッドの吐出エレメントを示す拡大斜視図 【図9】

本発明が適用可能なノズル構造体の断面図

【図10】

本発明が適用可能な上方変位規制部材と稼動部材を有するノズル構造体の断面図

【図11】

従来の接着工程の基本的フローを示す工程図

【図12】

本発明の保護層を形成する前段階のノズル構造体断面図

【図13】

本発明の接着剤層側に保護層を形成されたノズル構造体の断面図

【図14】

本発明の吐出口及びインク流路などレーザー加工を施されたノズル構造体の断面図

【図15】

本発明の保護層除去後のノズル構造体の断面図

【図16】

本発明のノズル構造体と基板とを接合して形成した吐出エレメントの断面図 【図17】

本発明のインクジェットヘッドの吐出エレメントを示す拡大斜視図

【図18】

本発明による接着工程の基本的フローを示す工程図

【図19】

本発明により接着されて形成されるインクタンクの断面図

【図20】

本発明により基準プレートに高速且つ高精度にてヒーターボードをマウントするフローを示す工程図

【図21】

融点の異なるエポキシ樹脂の反応温度と硬化時間の関係を表す図

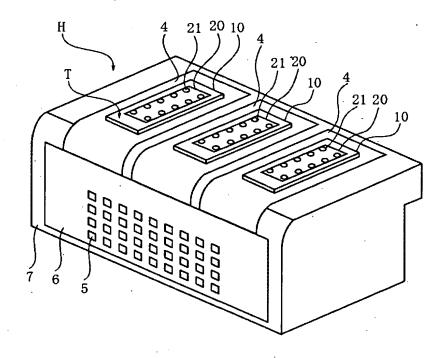
【符号の説明】

- 4 フレキシブル配線基板
- 5 外部接続端子
- 6 配線基板
- 7 構造部材
- 10 基板
- 20 ノズル構造体
- 2 1 吐出口
- 22 高分子フィルム材料
- 23 従来の接着剤層
- 23a 接着剤層
- 24 保護層
- 26 インク流路
- 40 デブリー (破片)
- 102 天板部材
- 101 ヒーター基板
- 105 発熱抵抗体
- 120 可動部材
- 122 上方変位規制部材

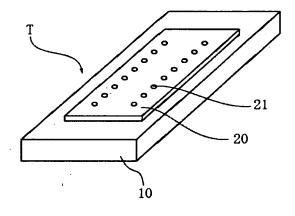
【書類名】

図面

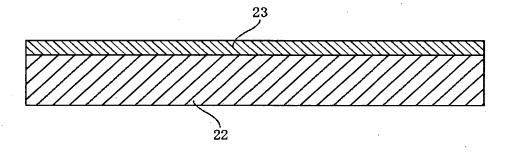
【図1】



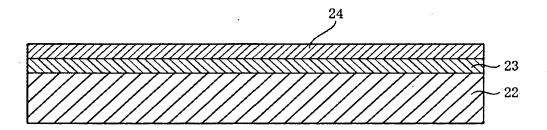
【図2】



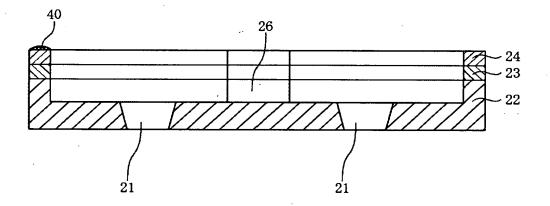
【図3】



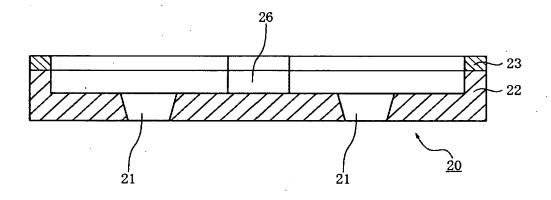
【図4】



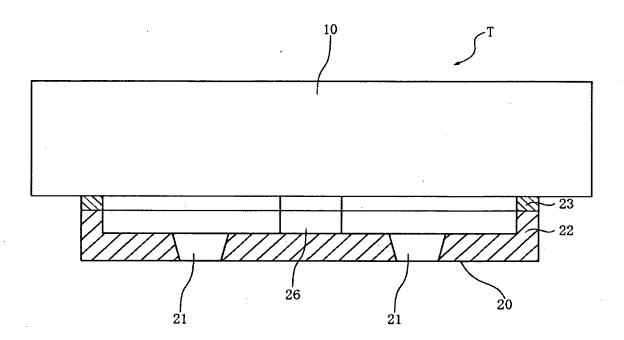
[図5]



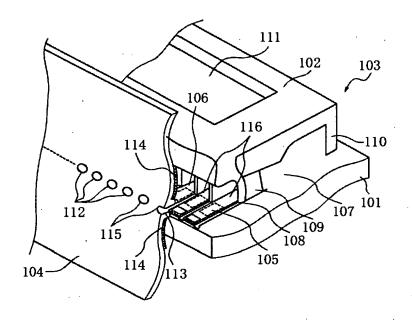
【図6】



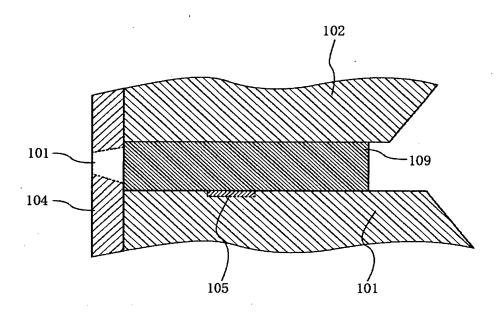
【図7】



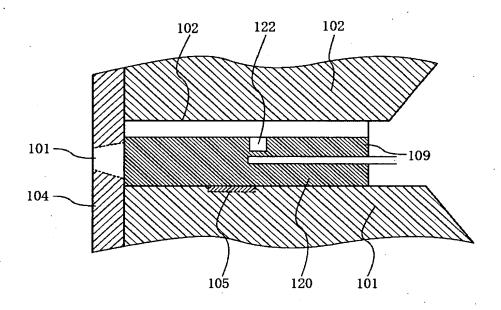
【図8】



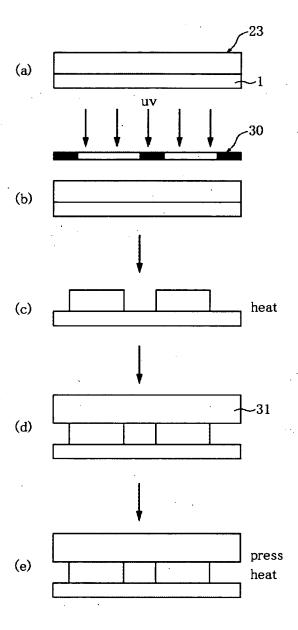
【図9】



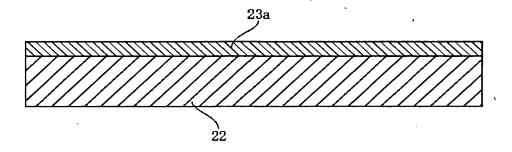
【図10】



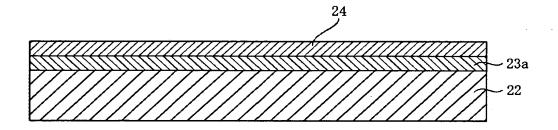
【図11】



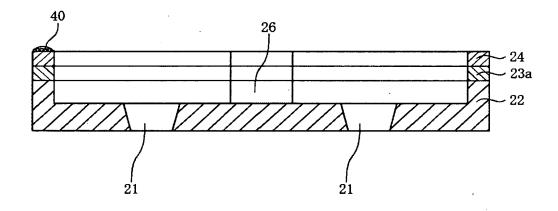
【図12】



【図13】

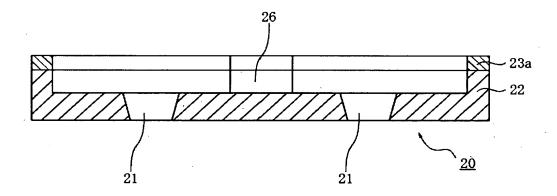


【図14】

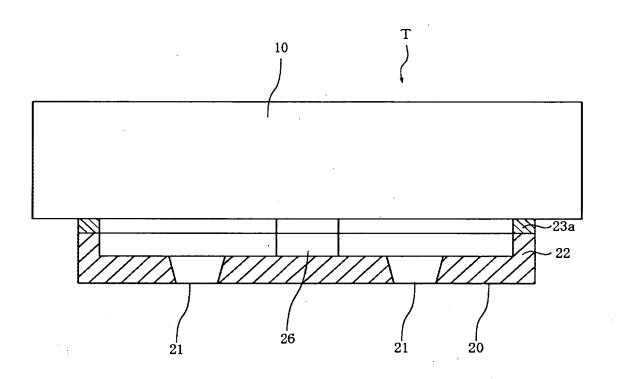


1 4

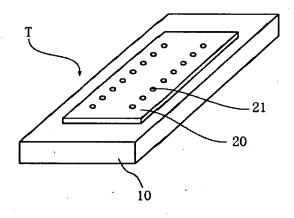
【図15】



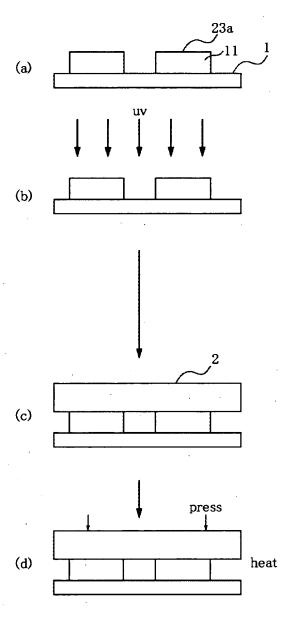
【図16】



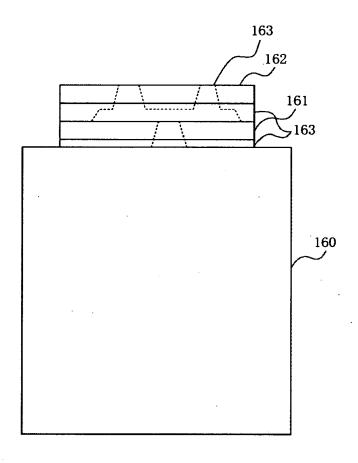
【図17】



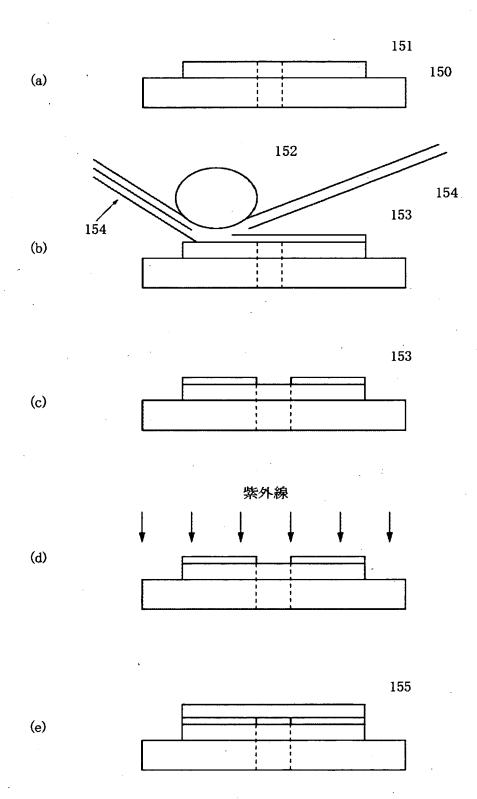
【図18】



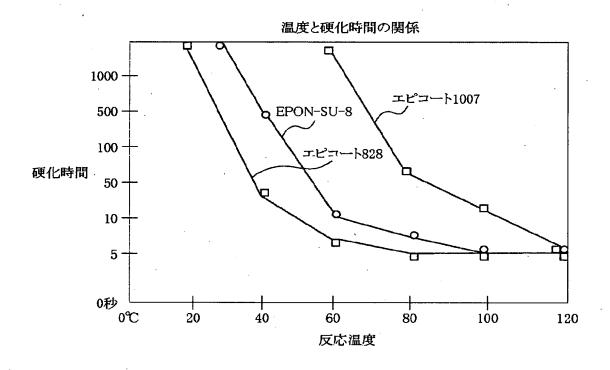
【図19】



【図20】



【図21】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 紫外線硬化型カチオン重合開始剤とエポキシ樹脂とを含有する接着剤を適用し、保存安定性に優れ、且つ、硬化後に高いインク耐性と耐熱性を実現でき、更には低い接合温度にてインク吐出口と基板の電気熱変換素子が高精度に位置合わせされたインクジェットヘッドの製造方法を提供する。

【解決手段】 少なくともインクを吐出する吐出口を有する部材と、少なくともインクを吐出するためのエネルギーを発生するエネルギー発生素子を有する基板とを接着剤により接合する際に、接着剤が、少なくとも紫外線硬化型カチオン性重合開始剤とエポキシ樹脂とを含有し、部材、または基板に接着剤を塗布後、接着剤に紫外線を照射して紫外線硬化型カチオン性重合開始剤を活性化し、加熱工程を経ずに前記部材と前記基板とを位置合わせしてから加熱して接着剤が硬化する。

【選択図】 図18

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2001-371348

受付番号 50101786235

書類名特許願

担当官 第二担当上席 0091

作成日 平成13年12月10日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】 000001007

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代理人】 申請人

【識別番号】 100090538

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン

株式会社内

【氏名又は名称】 西山 恵三

【選任した代理人】

【識別番号】 100096965

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン

株式会社内

【氏名又は名称】 内尾 裕一

出願人履歴情報

識別番号

[000001007]

1. 変更年月日

1990年 8月30日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

氏 名

キヤノン株式会社